

平成22年度 名古屋工業大学 大型設備基盤センター 講演会・見学会

昨年度は多数の大型装置が大型設備基盤センターに導入されました。学内外を問わず皆様方の教育・研究・開発にお役立て頂けましたら幸いです。講演の後6種類の新規導入大型装置を順次紹介していただきます。また、当センターの表面分析装置を学外者に使用して頂く「先端研究施設共用促進事業」の紹介も行い、あわせて表面分析装置の見学会を行います。多数の方の参加をお願いします。

日時:平成23年 2月 2日(水)13:30-17:00
講演会:名古屋工業大学 講堂会議室(講堂の2階)
設備見学会:22号館 16:30-17:00

1. 挨拶
大型設備基盤センター長 曾我哲夫 氏 13:30-13:35
2. 講演
(1)「NIMSにおける先端ナノ計測技術の紹介」
独立行政法人 物質・材料研究機構 領域コーディネーター
ナノ計測センター長 藤田大介 氏 13:35-14:25
(2)「プローブ顕微鏡によるナノ構造評価」
豊田工業大学 教授 吉村雅満 氏 14:25-15:05
休憩(5分)
3. 新規導入大型装置の紹介
(1)電界放出型ナノ解析透過型電子顕微鏡
しくみ領域 助教 浅香透 氏 15:10-15:20
(2)3次元電子顕微鏡
ながれ領域 准教授 永田謙二 氏 15:20-15:30
(3)レーザーイオン化高分解能飛行時間型MS、液体クロマトグラフ高分解能飛行時間型MS、
ガスクロマトグラフ高分解能飛行時間型MS
ながれ領域 教授 大谷肇 氏 15:30-15:40
(4)マルチタイプICP発光分光分析装置
技術グループ AGD 小澤忠夫 氏 15:40-15:50
(5)超高感度等温滴定型熱量計
おもひ領域 教授 田中俊樹 氏 15:50-16:00
(6)ナノ材料物性評価システム
ながれ領域 准教授 日原岳彦 氏 16:00-16:10
4. 先端研究施設共用促進事業の紹介
先端研究施設共用促進事業リエゾン担当者 内田正哉 氏 16:10-16:20
22号館へ移動(10分)
5. 設備見学 16:30-17:00

問合せ先:名古屋工業大学 大型設備基盤センター 事務室
Tel: 052-735-5533、 Fax: 052-735-5536
E-mail address: jim@iac.nitech.ac.jp
Home page address: <http://www.iac.nitech.ac.jp>

参加希望の皆様へ

以下について2/1(火)までにメール(jim@iac.nitech.ac.jp)にてお知らせください。

所属	氏名	
1. 講演会	参加する	参加しない
2. 設備見学会	参加する	参加しない